

公差、配合与技术测量 初稿



作者：何镜民，盛庆椿编

出版社：北京：机械工业出版社

出版日期：1958.05

总页数：328

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10254062.html>) 查找全本阅读方式

公差、配合与技术测量 初稿 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10254062.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10254062.html>

书名：公差、配合与技术测量 初稿